

平成25年7月1日

会社名 株式会社ブイ・テクノロジー

代表者 代表取締役社長 杉本 重人

(東証第一部 コード番号 7717)

問合せ先 企画部 IRグループ長 河原 拓

(TEL 045-338-1980)

## 事業の一部譲受けに関する基本合意のお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：杉本 重人、以下ブイ・テクノロジー）とオムロンレーザーフロント株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：小林 光生、以下 OLFT）は、平成 25 年 7 月 1 日付けでブイ・テクノロジーが OLFT の「FPD・半導体業界向けリペア装置事業」を譲り受けることで基本合意しましたので、お知らせいたします。

### 1. 事業譲受けの理由

OLFT は、日本で初めて固体レーザーを事業化した企業であります。「FPD・半導体業界向けリペア装置事業」では、局所レーザーCVD 技術\*を中心に、FPD 分野及び半導体分野において微細な欠陥を修正する装置、サービス・サポートを広く提供してきました。

ブイ・テクノロジーは、FPD 分野において生産に貢献するイノベティブな装置を広く提供しております。事業譲受けによって既存事業との相乗効果により顧客へ提供する価値を増加できると判断し、今回の締結に至りました。

\*CVD (= Chemical Vapor Deposition: 化学気相成長)とは、TFT(薄膜トランジスタ)等の製造工程で基板上にシリコン等の薄膜を形成する工業的手法

### 2. 事業譲受けの内容

FPD 向けリペア装置及び FPD/半導体用マスクリペア装置の設計、製造、修理、サポート等の全業務

### 3. 事業譲受けの日程

事業譲受け（譲渡）に係る詳細検討を両社で進め、平成 25 年 10 月 1 日に事業譲受け（譲渡）を完了する予定です。

### 4. 相手先の概要（平成 25 年 3 月 31 日現在）

(1) 名称	オムロンレーザーフロント株式会社
(2) 所在地	神奈川県相模原市中央区下九沢 1120
(3) 代表者	代表取締役社長 小林 光生
(4) 事業内容	レーザー加工装置の開発・製造・販売・保守サービス
(5) 資本金	1,508 百万円
(6) 設立	平成 16 年 1 月
(7) 大株主	オムロン株式会社
(8) 相手先との関係	資本関係・人的関係・取引関係ともに該当すべき事項はございません。

### 5. 今後の見通し

本件による今期の業績への影響につきましては、内容が確定次第、お知らせいたします。

以上